

Il colloquio relativo alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Toscana denominato

“Stampa Diretta Di Metallo Su Scala Micrometrica Per La Realizzazione Di Microsensori Di Gas E Componenti Elettronici Di Nuova Generazione” - Acronimo “NExT3D”

previsto per il giorno **19 aprile 2022 alle ore 9.00** si svolgerà in modalità a distanza mediante l'utilizzo della piattaforma Teams, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 del D.R. n. 628/2021 del 6 maggio 2021.

Per poter partecipare al colloquio i candidati dovranno utilizzare come web browser Chrome o Edge, oppure, se l'accesso avviene da cellulare, con Android o IOS, i candidati dovranno scaricare l'app gratuita di Microsoft Teams.

I candidati riceveranno, all'indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione, un link al quale dovranno collegarsi per poter partecipare alla seduta del colloquio creata dalla commissione.

Il link sarà attivo il giorno stesso fissato per il colloquio.

I candidati, terminato il colloquio, potranno conoscere il punteggio ottenuto consultando la pagina

<https://www.unipi.it/index.php/concorsi-gare-e-bandi>

alla sezione “Prove, colloqui e sorteggi - Aule virtuali”.

Alla stessa pagina sarà pubblicato il link all'evento per permettere il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi